**新設機器講習会2021　 参加申込書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 講座 | 日程 | 時間 |
| A | MALDI | 4月21日（水） | 13:00～15:00 |
| B | GC/MSD | 4月2６日（月） | 13:00～15:00 |
| C | DART | 4月２８日（水） | 13:00～15:00 |
| D | レーザー顕微鏡･膜厚計 | ５月10日（月） | 13:00～15:00 |
| E | LC-MS-MS | 5月12日（水） | 13:00～15:00 |
| F | Osコーター･粒度分布計 | 5月17日（月） | 13:00～15:00 |
| G | LA-ICP-MS | ５月19日（水） | 13:00～16:00 |
| H | イオンクロマトグラフ | ５月26日（水） | 13:00～15:00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貴社名 |  | | | | 下記該当の講座番号を丸で囲んでください | |
| 参加者 | 所属 | 氏名 | | | 受講希望講座 | 受講希望するうち、同種機器操作経験のあるもの |
|  | かな： |  | | A・B・C  D・E・F  G・H | A・B・C  D・E・F  G・H |
|  | | |
|  | かな： |  | | A・B・C  D・E・F  G・H | A・B・C  D・E・F  G・H |
|  | | |
|  | かな： |  | | A・B・C  D・E・F  G・H | A・B・C  D・E・F  G・H |
|  | | |
| 連絡担当者 | 所属 | 氏名 | | | | |
|  | かな： | |  | | |
|  | | | | |
| 電話番号 | e-mail | | | | |
|  |  | | | | |

**申込締切：講座開催前週の木曜日　16時まで**

ご記入の上、e-mailまたはFAXでお申し込み下さい。

e-mail：[kyoten@hisac.u-fukui.ac.jp](mailto:kyoten@hisac.u-fukui.ac.jp)　　　　　　FAX：0776-27-9799